PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-156317

(43) Date of publication of application: 27.09.1982

(51)Int.CI.

CO1B 33/10

(21)Application number: 56-037824

(71\A -- I' - - --

(71)Applicant: CENTRAL GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

18.03.1981

(72)Inventor: OTSUKA TOYOZO

KITSUGI NAOMICHI FUJINAGA TERUO

(54) PURIFICATION OF SILICON TETRAFLUORIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: Crude silicon tetrafluoride containing impurities such as oxygen-containing silicon fluorides is brought into contact with activated carbon to adsorb impurities and give high-purity silicon tetrafluoride.

CONSTITUTION: Crude silicon tetrafluoride containing oxygen-containing silicon fluorides such as SiOF2, (SiF2)2O, (SiF2)2SiF2O2 and other impurities such as sulfides is passed through a column filled with activated carbon to remove these impurities. Thus, high-purity silicon tetrafluoride suitably used to make silicon semiconductors is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

1) 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—156317

(f) Int. Cl.³ C 01 B 33/10 識別記号

庁内整理番号 7310-4G ❸公開 昭和57年(1982)9月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂四弗化珪素の精製法

②特 顧 昭56-37824

②出 願 昭56(1981) 3 月18日

@発 明 者 大塚豊三

上福岡市清見1-2-1

70発 明 者 木次直道

所沢市上新井738-9

仰発 明 者 藤永輝雄

川越市砂新田 4 -18-7

加出 願 人 セントラル硝子株式会社

宇部市大字沖宇部5253番地

個代 理 人 弁理士 内田明

外1名

朝 桐 寮

1. 発明の名称 四角化造業の潜製法

2. 特許請求の範囲

含酸素酸素素化物を含む回身化造素を活性炭 と接触させることを特徴とする回身化造業の精 製法。

5. 発明の評組な説明

本発明は電子材料、太陽電池素子などのアモルファスシリコン半導体の製造に選する高純度 四身化磁素の製造に関する。さらに弾しくは、本発明は 10 kg、(11 kg)20、(13 kg)2 kg 17 kg 0g 等の合度素磁素身化物シェび場合によつでは 80k、80g、 2g 8 等の磁気化合物を含む図券化 発素の特製法に関する。

一般化アモルファスシリコン半導体膜製造版 特としてはシランガスが用いられているが、発 素を含んだアモルファスシリコンの特性が近年 注目されるようになり、その原料として高純度 の四外化設度ガスが用いられる。とのガスは親 造法によう不純物の無機に相違かるるが、現在 市販されている四角化建業ドは幾多の不納物が含まれてかり、とれから得られるアモルファス シリコン半導体の物性は必ずしも満足できるも のではない。

本発明者らがこれらの不純物について個々検討を行なつた結果、一般の囚弗化理案ガスには含度素理素非化物として主に(81万)20 が少ないものでも数100万m 程度、硫黄化合物として主に802、802、以8日が数10 ppm 程度含まれているととが判別した。とのようを不純物は囚弗化理案のグロー放電分解によるアモルファスシリコン膜の製造の過程でおり、骨格中に8年の原子を導入する因となり、半導体物性に悪影響をもたらするのである。

従来から一般にガス中に存在する改量の不純物を除去するための一手設として表着剤を使用する方法が知られているが、四弗化珪素ガス中の不純物験去に長着剤を用いた例は未だ知られていまい。

本発明者らは(81%)(0 等の含酸素強素卵化

物かよび 80g、 80g、12g 等の破黄化合物を除去するため各徴吸着解について研究した結果、活性炎の予が特異的な効果を示すととを見出し本発明を完成するに到つた。すなわち、本発明は含酸素融業等化物かよび場合によつて確貴化合物を不純物として含む四非化融素を活性炎と接触させるととからなる固非化融素の精製技である。

むしる国弗化現象の存集をもたらすためであり、 とのととは活性アルミナ戦はシリカゲルにおい ても同様である。

これに対し、本発明者らは四非化理素中の(85万g)gの 等の合理素理素非化物シよび 80g、80g、 以8 等の確實化合物の除去に活性炭が特異的に使れていることを見出したものであり、合理素理素非化物は極めて良好に除去することができ、また確實化合物が共存していてもこれはほど完全に除去しることを準度した。

本発明には任意の工程からの四界化理素が適用され、例えば酸化理素と弗化水素を破験を媒体として接触反応させて得られた四弗化理素が用いられる。この場合、健康機反が高い程、例えば 8 0 5 以上のと言は (61 Fe) 20 が考るしく低減するが(本発明者らが別途提案)、このような工程からの四弗化理素を本発明に適用するときは一層高純度の四角化理素を得ることができる。

また、更に(8132)20 を除去する必要がある

281元 + 30 → (81元)10 + 23元 (1) (81元)10 を完全に設会することは困難であり、 更に精鋭する要のある場合は活性更中に存在する水分量が少なくとも乾量基準で 0.7 が以下で ある様な活性更を用いることが必要である。 この様な水分量とするためには前途の様を通常の 乾燥では困難であり、特定の活性化条件が必要

本発明に用いられる活性炭の種類はヤシ敷炭、 歌骨炭、石炭系いづれにおいても、又形状の如 何を問わず、前述のような条件で活性化した場合、含度素理素身化物は極めて良く吸着され、 高純度の四身化理素が持られるものである。四 非化理素中の含度素理素身化物、特に(817g):0 の複製度の目安としては、個男化理象ガスの赤

捐酬457-156317(3)

外吸収スペクトルを XBF 窓板を付した 1 0 0 m 長の気体セルを用いて視定し、 2 0 5 7 m⁻¹ の 817, の 81-7 仲譲振動に由来する吸収と (817s) 10 の 8175 の仲譲振動に由来する 8 5 7 m⁻¹ の吸収の比を切式により求めこの吸収比を 新科ガスシよび特製ガス両者の間で比較すると とにより相対的に求めることが出来る。

$$/-\delta og(1-\frac{T_1}{T_0})_{2007} = -1$$
 (2)

本発明を更に計韻に述べるため、以下実施例 を示す。

突角男 1~7

80g 2 0 ppm 、80g 4 0 ppm 及び含酸紫土素 外化物として(817g) 20 を含み、との療外機収 スペタトルの2 0 5 7 cm⁻¹ と 4 3 9 cm⁻¹ の数 収比が 1 5 である四非化磁素ガスを提一 1 に示 した活性化条件、活性炎中水分量、層高、817g 就量等の条件にて精製を行なつた。精製された ガス中の 80g、 80g の分析及び赤外数収スペクトルを観察した結果、いづれる 80g Q 1~Q 2 PPM、 80g 1~3 PPMであり良好に除去されるととを示してかり、 (817g)10 の存在を示す以外の収集の場合の扱収比についても Q 1 5 K であり原料四条化強素の場合の扱収比 1 5 K 比べ苦しく減少している。特に実施例 4~7 k については吸収比 Q 0 を W であり 個 めて検索の なるまでの重量減少量をもつて水分量と見なした。

比較例1~4

奥維例 1 ~ 2 で用いたと同じ国卵化登集ガスを用い、表 1 に示した条件でセオライト系の最 着剤としてモレキュラーシープ(5 A)(比較例 5)、 上秋例 2)を、また活性アルミナ(比較例 5)、 シリカゲル(比較例 4)を用いて複類をおこなった。この前果は表 1 に示す如く、一部 80g、80g に

ついて、泉港効果は繋めるものの、いずれも (81%)=0 が、かえつで増加したり、白色粉末 の生成を見、四身化建業の精製には到底用いる ことが出来ないものであつた。

	Π				活性化条件			付着2	冷却	処理条件			原料917, ガス			特製 8174 ガス			1
	1		着	用	温度	等與	李田気	水分量	条件	層高	チ	英量	B Og	B 03	鱼灰比	6 O ₂	80	最权比	18 7
	,	(+	性ン数、	(4)	180	4HT	air	070	5.1 F 中 放置	% 200	% 50	=ói n .100	50	20	1.5	7) 70 70 0.2) pp	015	
奥	2		•		1,80	1087	•	045	•	200	30	20	5 0	20	1.5	0.2	5	0.13	
•.	3		•		120	10Hr	111	0.78	当s中 故健	400	80	20	50	2	1.5	0.1	1	114	
*	4		•		175	5#r	1 torr	0.50	当a中 故障	200	5 0,	100	50	20	1.5	0.2	2	0.03	
ø	· Б		•	•	2 9.5.	4Br	H ₂	0.05	(torr 放置	200	50	100	50	20	1:5	0.1	1	0.00	
	•	· (##1	TK.	破隊)	175	5Er	1 torz	0.25	itorr 出版	200	50	100	.50	20	1.5	a 1	.2	Qe 1	
:	7	(+2	18. j	進数)	295	SHr)	0.10	水 通	200	ΔO	100	5 D	2 0	1.5	ā2	2	0.02	
此	1	=v+	ュラ- 5 ▲	シーナ	190	6BF	air	%	air 放置	200	5 D	100	50	20	L5	18	27	>15	白色粉末生成
被	2		ユラー 3 X	・シーナ	190		•		•	200	50	180	80	20	LS	0.5	1	>1.5	白色粉末生成
eq.	5	活蛛	アル	17	190	.".	•			200	50	100	30	20	1.5,	· –,	-	: -	白色都未生成 (大 異常発熱
•	4	5	力力	بدو	.170	· •				200	50	100	30	20	1.5	27.	_	_	白色粉末生成(大

1 後収比:(3)式による859 = 1 と2057 = 1 の級収比を示す。

¥ 2 付着水分並は乾量基準、5

突施例 8

カン、本実施例での哲性炎の話性化は次のようにかとなつた。 登案処況中で 2 9 0 で ± 1 0 でで 4 時間加熱した後、硫酸及び EOE で影水、

脱炭酸した空気を実空ポンプにで表引売達させることにより強制的に包装に冷却した。

集当何す

1 2 0 ℃で 4 時間乾燥した連粒ヤジ敷活性炭 全売模した内径55m、高さ250mのカラ▲ K 80g 2 0 ppm 、80g 5 0 ppm を含み、かつ (817%)40 の赤外吸収スペクトル859年でと 817 02857 cm 10 仮収比が 007 8 であ る国界化理索ガスを保分100回の英語で漫通 3 t, sos 0 1 ppm , sos 1 8 ppm , (si7s)so の 817。 に対する法外限収比が 0.15 である国 弗化強素ガス水得られた。 とのガスモ買に戻り 実空中で 5 6 0 で 4 時間加熱処理し吸着水分量 0.10岁(乾量基準)とした造数ヤシ級而性炭 £充満した内径で5m、高さ250mのカラム 中に100m/ min の改造で通過させ背無を行 なつた。との推奨ガスを一178℃の新圧市等 トラップ中枢約200ヶ貯えた袋、全量ガス化 させ、とのガス中の80m。 80m 分析の前果は 80g & 6 ppm 、 80g 1 0 ppm であり、また EBr

特開昭57-156317(5)

忠板を付した100m気体セル中に高数ガスを 圧力、ほど1気圧になる様に採取して赤外吸収 スペクトルを制定した結果、 817g と (817g)30 の吸収比は 0 0 1 8 であつた。 実施例 1 0

250 f 貯土大後密封し、カラムと切りはなした後、加重し会量をガス化させた。との時の耐圧トラップ中の圧力は550気圧であり、との耐圧トラップ中のガスを分析した結果は BOs a 1 ppm 、 BOs 2 ppm であり、又100 m 長の EBr 無複を付した気体セル中に飲ガスを約1気圧対入し赤外表収スペクトルを測定し(B17s)s0 の83 f cm⁻¹ と B17s の 205 7 cm⁻¹ の 仮収比を求めたところ 801 f であつた。

代理人 内 田 明 代理人 获 原 光 一